## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-291139

(43)公開日 平成4年(1992)10月15日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 1 N 21/89 B 2 1 C 51/00 G 0 1 B 11/00 11/30 G 0 1 N 21/84	識別記号 B P A E D	庁内整理番号 2107-2 J 8315-4E 7625-2F 9108-2F 2107-2 J	FI	技術表示箇所
			;	審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)
(21)出願番号	特願平3-81920		(71)出願人	000006655 新日本製鐵株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)3月20日		(70) ¥\$UB±\$	東京都千代田区大手町2丁目6番3号
			(72) 宠明有	中野 公明 千葉県君津市君津一番地 新日本製鐵株式 会社君津製鐵所内
			(72)発明者	田中宏幸
				千葉県君津市君津一番地 新日本製鐵株式 会社君津製鐵所内
			(72)発明者	
				千葉県君津市君津一番地 新日本製鐵株式 会社君津製鐵所内
			(74)代理人	弁理士 大島 陽一 (外1名)

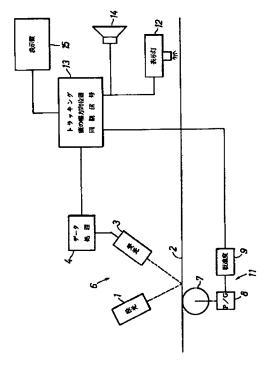
## (54)【発明の名称】 ストリップの有疵部報知装置

## (57)【要約】

【目的】ストリップ上の有疵部を検定員が確認するに際 し、その位置を容易に、かつ正確に予測することがで き、目視検査実施の確実性を高める。

【構成】ストリップ表面をレーザー光にて走査し、光電変換素子にてその反射光を受光して得られた電圧強度に基づいてストリップ表面の疵を検出するための疵検出装置6と、ストリップ搬送ローラの周速に基づいてストリップの長さ方向の任意の位置の移動を追跡するためのトラッキング装置11と、疵検出装置からの疵位置データおよびトラッキング装置からの疵位置移動データに基づいて有疵部の通過位置を検定員に報知するための表示装置15とから構成される。

【効果】検定員の作業負荷を軽減し、かつ品質管理の徹底を企図し得る。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】ストリップ表面をレーザー光にて走査し、 光電変換素子にてその反射光を受光して得られた電圧強 度に基づいてストリップ表面の疵を検出するための疵検 出装置と、ストリップ搬送ローラの周速に基づいてスト リップの長さ方向の任意の位置の移動を追跡するための トラッキング装置と、前記疵検出装置からの疵位置デー タおよび前記トラッキング装置からの疵位置移動データ に基づいて有疵部の通過位置を検定員に報知するための 表示装置とからなることを特徴とするストリップの有疵 10 部報知装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、冷間圧延によって製造 される鋼板ストリップの表面の疵を検出し、かつその有 疵部の位置を検定員に報知する装置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】冷間圧延によって製造される鋼板ストリ ップは、その品質保証のための疵検査が略全面に渡って 20 行なわれる。このストリップ表面の疵検査方法として は、ライン内を走行するストリップ表面をレーザー光に て幅方向に走査し、この反射波をCCD素子などの光電 変換素子によって電圧強度に変換し、この信号データか ら疵の有無を判別する方法が既に確立されている(特開 昭63-62825号公報など参照)。

【0003】一方、この疵有無の判別方法は、疵の程度 や性質をも判別し得るものではないことから、あくまで も予備的な検査として行なわれ、検定員が目視検査を別 途行なったうえで最終的な判断を下すことが通例であ 30 る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記したよ うな光学装置による疵検出装置は、単に疵を発見して警 報を発するのみであり、その位置に関する情報を十分に 与えるものとは言い難く、そのために検定員は正確な疵 位置を予測することができず、場合によっては見落とし てしまう虞れもあった。

【0005】本発明は、このような従来技術の不都合を 解消すべく案出されたものであり、その主な目的は、有 40 疵部を検定員が確認するに際し、その位置を容易に、か つ正確に予測することができ、目視検査実施の確実性を 高めることを可能にするためのストリップの有疵部報知 装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】このような目的は、スト リップ表面をレーザー光にて走査し、光電変換素子にて その反射光を受光して得られた電圧強度に基づいてスト リップ表面の疵を検出するための疵検出装置と、ストリ ップ搬送ローラの周速に基づいてストリップの長さ方向 50 銃に光を照射する。それと共に、発鳴器14から発せら

の任意の位置の移動を追跡するためのトラッキング装置 と、紙検出装置からの紙位置データおよびトラッキング 装置からの疵位置移動データに基づいて有疵部の通過位 置を検定員に報知するための表示装置とからなることを 特徴とするストリップの有疵部報知装置によって達成さ れる。

[0007]

【作用】この装置によれば、疵検出装置が検出した有疵 部の移動がトラッキング装置にて追跡され、検定員の待 機位置に対する有疵部の接近あるいは通過が表示装置に 表示される。

[0008]

【実施例】以下に添付の図面に示された具体的な実施例 に基づいて本発明の構成を詳細に説明する。

【0009】図1は、本発明装置の全体構成を示してい る。本装置は、He -Ne レーザー投光器1からストリ ップ2の表面に向けてレーザースポットを幅方向に掃引 照射し、これの反射光をフォトマルチプライヤなどから なる受光器3にて受けることによって得られた電圧強度 信号を処理装置4にて処理し、この電圧波形、もしくは これを微分して得られた微分波形からストリップ2の表 面の疵を検出するように構成された疵検出装置6と、ス トリップ2を搬送するハースロール7の回転数をパルス 発信器8にて計数し、かつこれを演算器9にて演算して 求めた板速度に基づいてストリップ2の送出量を出力す るトラッキング装置11と、ストリップ2上の有疵部に 照明を当てるべく検定ステージに設けられた照光装置 1 2と、検定ステージへの有疵部の接近を音声信号にて報 知する発鳴器14と、疵位置の移動状況をリアルタイム で表示する表示盤15と、各装置からのデータの集約並 びに各装置の統合制御を行なう集中制御盤13とからな っている。

【0010】表示盤15は、図2に示すように、ストリ ップ2を幅方向に適宜に分割し、有疵部に該当するレー ンを照光表示する幅位置表示部15aと、疵位置の通過 を照光表示する通過表示灯15bと、疵位置までの距離 が今度の疵と次の疵とについてそれぞれディジタル表示 される距離表示部15c・15dとを備えている。

【0011】先ず、受光器3が発する電圧強度信号から 得た電圧波形、もしくは微分波形を予め定められた許容 値と比較し、許容値を超える信号が処理装置4に入力し た場合には、ストリップ2上における疵の幅方向位置を 演算し、この疵位置信号と疵検出信号とを集中制御盤1 3へ出力する。

【0012】一方、ハースロール7の回転数信号から演 算した板速度に基づいて疵検出信号が入力したストリッ プ2上のポイントをトラッキングし、有疵部が検定ステ ージを通過するタイミングに同期させて集中制御盤13 から照光装置12に発光指令を発し、ストリップ2上の 3

れる音声出力の例えばパルスの断続間隔を変化させるこ とにより、あるいは音色を次第に変化させることによ り、有疵部の接近を検定員に報知する。

【0013】他方、表示盤15には、疵の幅方向位置が レーン表示されると共に、有疵部の検定ステージまでの 距離が表示され、かつ実際に検定ステージを有疵部が通 過するタイミングに合わせて通過表示灯15bが照灯さ れる。

【0014】このようにして、検定員はストリップ2上 の疵位置を確実に認知して疵の程度および性質を容易に 10 6 疵検出装置 確認することができることとなる。

## [0015]

【発明の効果】このように本発明によれば、ストリップ 上の有疵部を追跡し、その位置が検定員の待機位置に接 近あるいは通過したことを表示装置に表示することがで きるため、有疵部の確認を検定員が確実に行ない得るよ うにすることができる。従って、検定員の作業負荷を軽 減し、かつ品質管理の徹底を図るうえに大きな効果があ る。

【図面の簡単な説明】

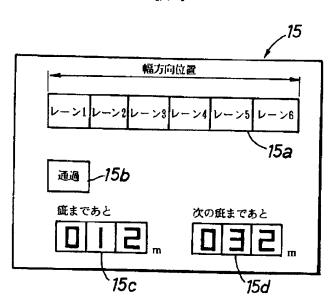
【図1】本発明に基づく有疵部報知装置の概略構成図で ある。

【図2】表示装置の一例を示す盤面図である。

## 【符号の説明】

- 1 投光器
- 2 ストリップ
- 3 受光器
- 4 処理装置
- - 7 ハースロール
  - 8 パルス発信器
  - 9 演算器
  - 11 トラッキング装置
  - 12 照光装置
  - 13 集中制御盤
  - 14 発鳴器
  - 15 表示盤

[図2]



【図1】

